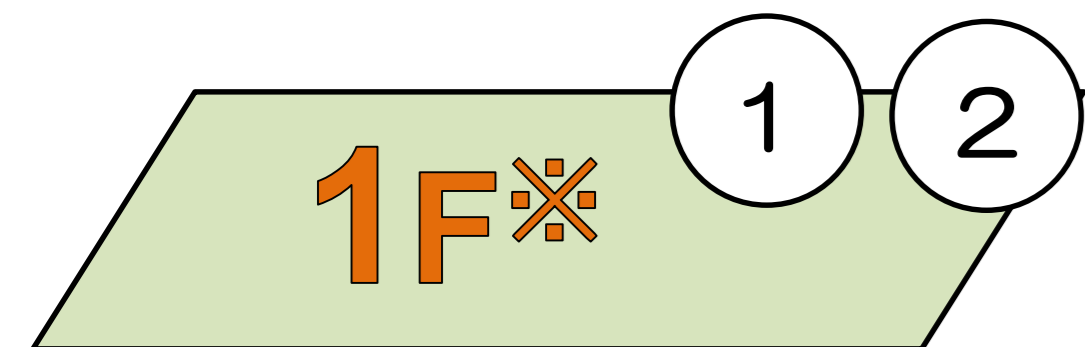
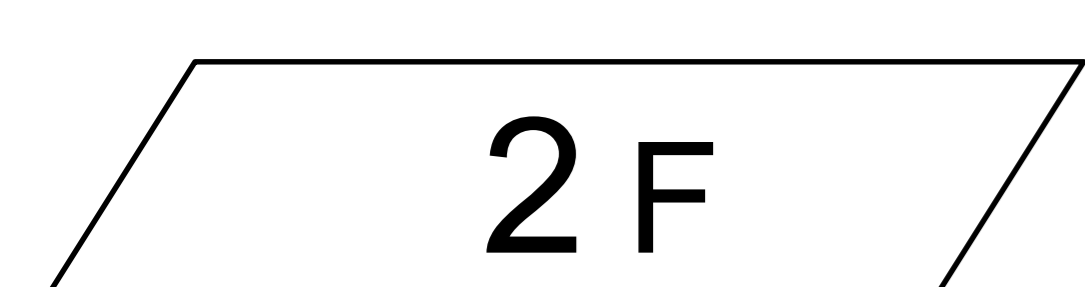
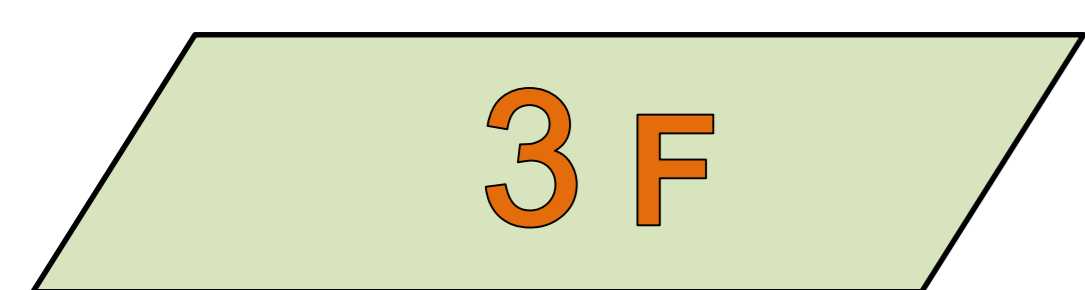


# 研究基盤センター 分析機器等配置図

3F

平成30年4月 現在

理系複合棟



※103室のみ



1	NMR(400MHz)	10	LC-MS/MS(TQD)	19	原子吸光光度計	28	液体シンチレーションカウンター	37	水分計	46	FT-IR
2	NMR(500MHz)	11	LC-MS/MS(Q-TOF)	20	放射線検出器( $\alpha$ 線)	29	ナノドロップ	38	ICP-AES	47	電気化学測定装置(移動可)
3	ESR	12	GC-MS	21	放射線検出器( $\gamma$ 線)	30	紫外・可視分光光度計	39	ICP-MS	48	オスミウム蒸着装置
4	GC-TCD	13	GC-FID	22	ゲル撮影装置	31	旋光計	40	マイクロ波前処理装置	49	単結晶X線構造解析装置(CCD)
5	GC-ECD	14	ロータリーエバポレーター	23	走査型プローブ顕微鏡	32	水質分析計	41	カロリメーター	50	単結晶X線構造解析装置(IP)
6	純水・超純水製造装置	15	マッフル炉	24	3Dレーザー顕微鏡	33	TOC計	42	SEM-EDS	51	粉末X線回折装置
7	イオンクロマトグラフ	16	マルチビーズショッカー	25	デジタルマイクロスコープ	34	元素分析装置(CHN)	43	X線分析顕微鏡	52	熱重量・示差熱分析装置(TG-DTA)
8	HPLC	17	ヒートブロック(移動可)	26	サーマルサイクラー	35	元素分析装置(NC)	44	蛍光X線分析装置(EDX)	53	大型プリンター
9	UFLC	18	遠心乾燥機	27	マイクロプレートリーダー	36	加熱気化水銀測定装置	45	蛍光X線分析装置(WDX)		

※ 上記以外にRI施設には、放射線検出器( $\gamma$ 線)、液体シンチレーションカウンター、RI画像解析装置及びガスフローカウンターがあります。